

## 寄语



感谢各位读者长期以来对Valqua Technology News的爱戴与支持，在此致上衷心的感谢。

今年年初，新冠病毒的影响给我们社会染上了一层浓重的阴影，许多企业都面临着艰难的商业环境，为了确保收益，企业不得不采取各种措施。另一方面，面对社交距离，远程办公等新的社会需求，各种新产品及服务被引入了市场，这方面的业务展现出了前所未有的活跃性。尤其是IoT及搭载了人工智能的机器人等有助于节约人力的技术开发，以及用于作为要素技术对这些起到辅助支援作用的传感器的材料和设备本身的开发，还有数据管理系统等等，众多企业和研究机构都在以前所未有的速度推进着这方面的技术开发。

在这样的一种商业环境下，本公司为了准确应对不断剧烈变化的市场动向，我们提前结束了正在进行中的中期经营计划NV·S8。并且，从本年度起，将开始实施新的中期经营计划NF2022。在这个新的中期经营计划中，我们将在运用开放式创新的R&D上投注大量的努力，并且将以此作为重要的战略支柱。全公司的技术开发部门将以此作为指导方针，从H&S视角出发为广大客户提供具有更高附加价值的技术解决方案，为此，我们已经做好了向具有挑战性的技术课题发起挑战的准备。本公司将通过在上述技术开发领域的持续性的精力投注，去实现NF2022中所载的成长目标。不仅于此，为了迎接2027年本公司创业100周年，我们将力争完成一个飞跃性的成长。

在这样的一种背景之下，本期技术志的刊载内容包括了请各位客户协助执笔的技术介绍，具有尖端性能的高压氢气用的密封材料，还有数篇与H&S相关商品/技术有关的报道。其中，尤其是最近作为预测性维护工具开始向市场投放的VALVESTA™，作为一款在各种生产现场中具有广泛应用潜力的产品进行了介绍。聚焦这种功能性的设备型产品，这在本公司以往的商品组合阵容中是没有的，它是本公司钻研的最新技术成果中的一例，希望大家给予多多关注。

希望各位今后还能一如既往地对本公司的产品与服务，以及本华尔卡技术志给予多多照顾。

董事 CTO 青木 睦郎